# Вестник московского университета

№ 2 — 1973

УДК 621.315.592

#### Г. Б. ДЕМИДОВИЧ, В. Ф. КИСЕЛЕВ

## О ПРИРОДЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ НА АТОМАРНО-ЧИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЕРМАНИЯ И КРЕМНИЯ

Атомарно-чистые поверхности Ge и Si исследуются методом ЭПР и адсорбционным методом. Выяснены условия образования свободных радикалов на этих поверхностях. На основе анализа экспериментальных данных высказывается гипотеза о возможной природе поверхностных состояний на атомарно-чистых поверхностях. Ge и Si.

В ряде теоретических исследований (см. обзор [1]) показано, что обрыв периодической структуры кристалла приводит к возникновению на его поверхности высокой концентрации (10<sup>14</sup>÷10<sup>15</sup> см<sup>-2</sup>) состояний Тамма и Шокли. Условия, необходимые для возникновения уровней Тамма, исключают возможность образования уровней Шокли и наоборот [2]. При расколе идеальной решетки германия или кремния, согласно расчетам, проведенным методом МОЛКАО [2], в запрещенной зоне кристаллов должна возникнуть наполовину заполненная зона шоклиевских состояний. Учет корреляции электронов показывает, что эта зона расщепляется на две подзоны. В случае, например, сечения (111) в основном энергетическом состоянии нижняя подзона полностью заполнена электронами с параллельными спинами, а верхняя — пустая [2]. К качественно близким результатам приводят расчеты [3], сделанные в приближении сильной связи. Однако структура реальной поверхности раскола существенно искажена по сравнению с идеальной структурой объема [1]. Присутствие на поверхности неупорядоченных силовых полей может привести к возникновению разрешенных состояний в запрещенной зоне кристалла («хвосты» плотности состояний) [4]. Благодаря этому рассчитанные для идеальных структур энергетические схемы поверхности могут претерпеть качественные изменения.

Эксперимент пока не дает сколько-нибудь надежных сведений об энергетическом спектре атомарно-чистой поверхности. Для этого применялись разные варианты метода эффекта поля [5, 6]. Однако из-за сильной экранировки внешнего поля поверхностными состояниями, плотность которых порядка 10<sup>14</sup> см<sup>-2</sup>, удается получить данные только о состояниях, лежащих вблизи уровня Ферми. Построенные на основе таких данных зонные модели поверхности германия и кремния и выводы о природе и параметрах поверхностных состояний пока еще весьма качественные.

Для выяснения природы поверхностных состояний и получения дополнительной информации о гибридизации поверхностных атомов в настоящей работе было проведено исследование атомарно-чистых поверхностей германия и кремния адсорбционными методами и методом ЭПР.

#### Экспериментальная методика

В связи с тем что низкая чувствительность современных радиоспектроскопических и адсорбционных методов не позволяет проводить измерения на монокристалле, все наши измерения велись на порошках, полученных виброизмельчением монокристаллов в ультравысоком вакууме  $10^{-9}$  *мм рт. ст.* В качестве исходных материалов использовались монокристаллы *n*—Ge 30 *ом*·*см* и *p*—Si 2000 *ом*·*см*, содержащие различное количество растворенного кислорода:  $\geq 10^{18}$  *ат*·*см*<sup>-3</sup> (образцы Si<sup>I</sup>) и  $\leq 10^{16}$  *ат*·*см*<sup>-3</sup> (Si<sup>II</sup>). Размол образцов проводился как при 300° К (образцы Ge<sub>300</sub> и Si<sub>300</sub>), так и при 77° К (Ge<sub>77</sub>). Размер частиц (~1 *мк*) был равен или немного превышал длину дебаевского экранирования. Удельная поверхность порошков определялась методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции аргона после проведения исследований ЭПР и адсорбции кислорода и составляла для образцов Ge—2÷ ÷5·10<sup>4</sup> *см*<sup>2</sup>·*г*<sup>-1</sup> и Si—1·10<sup>4</sup> *см*<sup>2</sup>·*г*<sup>-1</sup>.

Измерения спектров ЭПР в широком интервале температур от 77 до 300°К проводились на радиоспектрометре РЭ-1301 с чувствительностью ~10<sup>13</sup> спин/гс и спектрометре фирмы «Вгикег» с чувствительностью ~10<sup>10</sup> спин/гс. Адсорбция кислорода измерялась объемным методом, теплоты адсорбции — с помощью калориметра Кальве, чувствительность которого составляла 2·10<sup>-7</sup> кал·сек<sup>-1</sup>.

Помимо кислорода, осушенного обычным способом, путем пропускания газа через низкотемпературную ловушку с силикагелем, использовался «сверхсухой» кислород, полученный термическим разложением окисла CuO, предварительно оттренированного в вакууме 10<sup>-8</sup> мм рт. ст. при 400°C. В качестве адсорбата также использовался трехкратно перегнанный в вакууме парабензохинон (*n*-БХ).

#### Результаты и их обсуждение

ЭПР от атомарно-чистой поверхности. Ранее проведенные нами предварительные измерения ЭПР от порошков Ge, виброизмельченных в ультравысоком вакууме при 300°К (Ge<sub>300</sub>), показали отсутствие парамагнитных центров на поверхности с точностью  $5 \cdot 10^{11}$  спин см<sup>-2</sup>! [1—7]. Аналогичный результат был получен [8] при использовании более чувствительного радиоспектрометра  $3 \cdot 10^{10}$  спин/гс. Удельная поверхность образца Ge в этой работе не приводится, что не позволяет оценить возможное нижнее значение концентрации спиновых центров на поверхности. В настоящей работе мы использовали высокодисперсные образы Ge<sub>300</sub> и весьма чувствительный радиоспектрометр «Вгикег». Измерения спектров проводились в интервале температур от 77 до 300°К. Во всех случаях сигнал ЭПР не наблюдался. Таким образом, на основании наших данных и данных [8] можно утверждать, что на атомарно-чистой поверхности Ge<sub>300</sub>, образованной при дроблении монокристалла при комнатной температуре, спиновые центры отсутствуют <sup>1</sup> с точностью 5·10<sup>9</sup> спин·см<sup>-2</sup>. При вакууме 10<sup>-9</sup> мм рт. ст. парциальное давление кислорода составляет 10<sup>-11</sup> мм рт. ст. Учитывая, что коэффициент прилипания кислорода на германии близок к нулю, мы можем уверенно говорить об атомарной чистоте изучаемой поверхности.

К совершенно иным результатам привели опыты с образцами, полученными дроблением монокристалла Ge при низкой температуре —



Рис. 1. І — сигнал ЭПР от атомарно-чистой поверхности  $Ge_{77}(a)$  и  $Si^{II}_{300}(\delta)$ ; II — схема различных состояний атомов на атомарно-чистой поверхности и их окисление. Атомы Ge с оборванными валентностями (a), в бирадикальном состоянии (б) и со спаренными спинами (в)

образцы Ge<sub>77</sub>. В этих образцах был обнаружен симметричный сигнал ЭПР рис. 1, *a* с *g*=2,024 и шириной  $\Delta H$ =35 *гс*. Поверхностная концентрация спиновых центров составляет  $N_s \simeq 10^{13}$ , *спин* · *см*<sup>-2</sup>. Сигнал наблюдался при пониженных температурах (от 77 до 220°К). При изменении температуры в этом интервале *g*-фактор и  $\Delta H$  не изменялись, концентрация спинов изменялась по закону Кюри. Интенсивность сигнала ЭПР мало изменялась при прогревах образца в ультравакууме до 550°К и начинала резко уменьшаться в интервале температур 550—600°К. Энергия активации изохронного отжига составляла 0,08 *ев*. Сигнал ЭПР с такой же интенсивностью и теми же параметрами появлялся на образцах, полученных размолом Ge при 77°К в атмосфере чистого аргона, и не возникал при низкотемпературном помоле в атмосфере воздуха, хотя все тепловые условия и режим дробления были в обоих случаях идентичны. Этот результат говорит о том, что возникающие на Ge<sub>77</sub> центры ЭПР имеют поверхностную природу.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Наблюдавшиеся в ряде работ (см. [1, 8]) весьма узкие (~1 гс) сигналы ЭПР от атомарно-чистой поверхности Ge и Si, как показано в [15], связаны с углеродными загрязнениями. На это указывает наблюдаемое обратимое уширение линии при адсорбции кислорода, свойственное углеродным радикалам [1].

Известно, что кристалл германия легче всего раскалывается по плоскости (111). Бо́льшую часть, 80—90%, поверхности порошка германия составляют выходы граней (111) [9]. Ненарушенная идеальная поверхность раскола (111) представляет собой полирадикальную поверхность [10], поверхностные атомы сохраняют свою нормальную  $sp^3$ -гибридизацию. Данные по дифракции медленных электронов свидетельствуют о существенной перестройке структуры поверхности по сравнению с объемом [1]. Был предложен ряд моделей нарушенной поверхности (111), допускающих возможность изменения гибридизации поверхностных атомов и образование сопряженных связей [11]. Однако выбор моделей на основе исследования дифракционных максимумов далеко не однозначен [12].

Наши данные по ЭПР можно объяснить следующим образом. При расколе кристаллов при 77°К часть поверхностных атомов сохраняет свою sp<sup>3</sup>-гибридизацию; разорванные на поверхности σ-связи ответственны за наблюдаемый от образца Ge77 сигнал ЭПР рис. 1, II, а. Однако концентрация таких атомов невелика ( $\sim 10^{13} \ cm^{-2}$ ), подавляющее большинство остальных атомов изменяют свою гибридизацию или образуют валентно-насыщенные связи. Последнее приводит к деструкции поверхности, что согласуется с дифракционными данными. Разорванная о-связь германия может рассматриваться как акцепторное шоклиевское состояние. При низких температурах раскола часть этих состояний не заполнена электронами, и мы наблюдаем сигнал ЭПР от неспаренных электронов в разорванных σ-связях. С повышением температуры измельчения происходит заполнение шоклиевских состояний. Их можно представить себе либо как бирадиальные состояния рис. 1, II, б, что соответствует упомянутой выше теоретической модели [2], либо как состояния со спаренными спинами рис. 1, II, в. В обоих случаях сигнал ЭПР наблюдаться не будет [1], что согласуется с результатами исследования ЭПР от образцов Ge<sub>300</sub>. Не радикальное состояние может быть достигнуто прогревом образцов Ge77 при температурах 550—600°К. Энергия активации перехода из радикального в нерадикальное состояние достаточно велика (~0,8 ев), поэтому обратные переходы мало вероятны в исследованном температурном интервале. Захват носителей из разрешенных зон на акцепторные шоклиевские состояния приведет к появлению большого отрицательного заряда на поверхности ~10<sup>13</sup> эл. см-2), что согласуется с данными многочисленных электрофизических измерений, например [6]. Возможность существования на поверхности раскола заполненных и незаполненных состояний шоклиевского типа рис. 1, II была однозначно доказана в случае атомарно-чистой поверхности графита [13]. В этом случае удалось показать, что реализуются состояния со спаренными спинами рис. 1, II, в. Полученные данные о наличии свободных радикалов на атомарночистой поверхности Ge77 не подтверждают точку зрения [6] о таммовской природе поверхностных состояний.

В литературе имеются противоречивые данные о природе парамагнитных центров на поверхности кремния. Оказывается, что как в случае раскола кремния в ультравысоком вакууме [14, 9], так и на воздухе [14, 16] возникает сигнал ЭПР с g=2,0055,  $\Delta H=6\div8$  гс и  $N_s\simeq 10^{14}\div10^{15}$  спин см<sup>-2</sup>, который приписывается либо разорбанным связям Si [9], либо кислородным комплексам [16]. Ответственным за образование таких комплексов может быть не только остаточный кислород в вакуумной системе, но и кислород, растворенный в объеме исходного монокристалла Si. Последнее в рассматриваемых работах не учитывается. Для выяснения этого мы исследовали ЭПР от порошков кремния, полученных виброизмельчением при 300°К в вакууме <10<sup>-9</sup> мм рт. ст. обычных монокристаллов (Si<sup>I</sup>) и обескислороженных кристаллов (Si<sup>II</sup>).

В обоих случаях мы наблюдали близкие по параметрам сигналы ЭПР с g=2,0056,  $\Delta H=4-5$  ес и  $N_s=10^{14}$  спин см<sup>-2</sup>. Таким образом,



Рис. 2. Зависимость проводимости  $\sigma$  образцов от давления *р* кислорода по данным [17], (1), наши данные с использованием обычного кислорода (2) и «сверхсухого» кислорода (3)

с электрофизическими данными [5]. В отличие от германия поверхностный заряд кремния весьма мал.

Адсорбция на атомарно-чистой поверхности. Согласно многим исследованиям, зависимость поверхностной проводимости атомарно-чистой поверхности германия от адсорбции О2 характеризуется кривой с максимумом (рис. 2), удовлетворительное объяснение которого в литературе отсутствует. Кривые такого вида  $\sigma(\theta)$  принимаются за критерий чистоты поверхности [18]. Однако, как показали исследования [19], появление максимума на кривой  $\sigma(\theta)$  может быть связано с примесью СО в вакуумной системе. Наши опыты с адсорбцией «сверхсухого» кислорода показывают, что вплоть до давления 10-1 мм рт. ст. электропроводность о порошка германия вообще не изменяется рис. 2, з. Измерения о на порошке дают сведения только о потенциальных барьерах, включающих и изгиб энергетических зон между отдельными частицами. Учитывая огромное число контактов (~104 конт/см-1), чувствительность метода к изменению потенциала поверхности весьма велика.

Калориметрические и адсорбционные измерения полностью подтвердили описанный выше результат. Напуск «сверхсухого» кислорода при давлении  $p = 10^{-4} - 10^{-1}$  мм рт. ст. в адсорбционную систему не сопровождался сколько-нибудь заметной хемосорбцией с точностью  $3 \cdot 10^{-2}$ % и выделением теплоты адсорбции с точностью  $10^{-5}$  кал. Пуск кислорода, осушенного обычным методом, приводил к изменениям о, характеризуемым кривой с максимумом рис. 2,2, при этом наблюдалась заметная, но достаточно замедленная хемосорбция. В области заполнений  $\theta = 5$ % дифференциальная теплота адсорбции составляла 115 ккал/моль, что хорошо согласуется с данными [20], полученными на напыленных пленках Ge.

можно считать доказанным, что сигнал с указанными параметрами принадлежит разорванным σ-связям кремния. Эти данные не противоречат данным по германию. Благодаря значительно большой ширине запрещенной зоны Si, заполнение шоклиевских состояний, связанное с преодолением значительно больших по сравнению с германием потенциальных барьеров, не реализуется при измельчении кремния при 300° К. Только при температурах выше 700° К имеет место существенное снижение интенсивности сигнала ЭПР, что, согласно нашей гипотезе, соответствует заполнению шоклиевских состояний. Сделанное предположение о природе поверхностных состояний кремния согласуется

Таким образом, сухой кислород вообще не адсорбируется на атомарно-чистой поверхности Ge. В литературе принято значение коэффициента прилипания кислорода  $k = 10^{-3}$  [1]. В случае сухого кислорода kоказывается равным нулю. Для окисления поверхности необходимо присутствие в кислороде молекул воды. Столь сильное влияние малых примесей воды указывает на неэлементарный, возможно цепной, механизм окисления. Наши данные и данные [19] показывают, что отсутствие или присутствие максимума на кривых  $\sigma(\theta)$  не может быть критерием чистоты поверхности.

Адсорбция кислорода при 300°К на образцах Ge<sub>300</sub> не сопровождалась появлением сигнала ЭПР как при 77°К, так и при температуре опыта. Сигнал ЭПР также не возникал при адсорбции H<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>O и атомарного водорода. Процесс окисления германия, по-видимому, протекает не по радикальному механизму.

Наиболее удивительной оказалась высокая устойчивость радикалов на поверхности образцов  $Ge_{77}$  и  $Si_{300}$ <sup>II</sup> к адсорбции кислорода. Пуск кислорода при давлении от  $10^{-2}$  *мм рт. ст.* до атмосферы не сопровождался сколько-нибудь заметным изменением формы линии и концентрации спиновых центров. Не исключено, что благодаря искажению гибридных орбиталей поверхностных атомов, максимум волновой функции неспаренного электрона может оказаться частично затянутым в решетку.

Первая стадия окисления, по-видимому, протекает на заполненных шоклиевских состояниях, которые представляют собой как бы «заготовку» для образования двойной связи образования двойной связи ность πσ-гибридизации допускается в [11]. Как показывает оценочный расчет, образование двойной связи энергетически значительно более выгодно, чем образование одиночных σ-связей Се-О. Энергия обра-

зования комплексов типа Ge=O [22] не сильно отличается от наблюдаемой нами теплоты адсорбции. Ввиду малой концентрации радикалов последние зарастают при образовании окисной пленки германия. Исчез-

новение радикалов наблюдается только при стравливании окисного слоя. К интереснейшим результатам привели исследования ЭПР от слабоокисленной поверхности Ge<sub>300</sub>, после адсорбции на них паров *n*-БХ при давлении ~10<sup>-1</sup> *мм рт. ст.* Адсорбция *n*-БХ сопровождалась появлением в спектре двух линий рис. 3, *a*: узкой (g=2,002,  $\Delta H=3$  *cc*,  $N_s=$ =1,3 · 10<sup>11</sup> *спин* · *см*<sup>-2</sup>) и широкой (g=2,020,  $\Delta H=22$  *cc*,  $N_s=4 \cdot 10^{13}$ *спин* · *см*<sup>-2</sup>). Интенсивность узкого сигнала спадает до уровня шумов при напуске атмосферы, а при новой откачке — частично восстанавливается. Заметен эффект кислородного уширения. Широкий сигнал после пуска атмосферы необратимо исчезает. Узкий сигнал, скорее всего, обязан своим происхождением образованию на поверхности Ge комплекса с переносом заряда КПЗ и аналогичен сигналу ЭПР, полученному на реальной поверхности [23]. Что касается широкого сигнала, то его параметры весьма близки к параметрам сигнала от образцов Ge<sub>77</sub>.

Сильно акцепторные молекулы п-БХ могут вступить в донорноакцепторную связь с заполненными состояниями Шокли; при этом будет нарушена межспиновая связь рис. 3, б. Один электрон будет частично

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Аналогичного типа комплексы, по-видимому, образуются и в случае Si. Несмотря на то что объемные соединения SiO неустойчивы, ряд авторов (например, [21]) допускает присутствие комплексов SiO на границе раздела Si—SiO<sub>2</sub>.

затянут на орбитали молекулы n-БХ, другой электрон окажется неспаренным. Некоторое различие в ширине линии по сравнению с сигналом от Ge77 обусловлено значительным электрическим полем, связанным с перераспределением электронов в комплексе Ge—n-БХ в очень небольшой части адсорбированных молекул (1011 мол · см-2) имеет место полный перенос заряда. Эти экспериментальные данные являются допол-



Рис. 3. Сигнал ЭПР от Ge+n-БХ(a) и схема взаимодействия Ge с п-БХ(б)

нительным подтверждением правомерности предлагаемой нами модели поверхностных состояний на атомарно-чистой поверхности германия.

В заключение авторы выражают благодарность доценту А.А.Склянкину за участие в калориметрических измерениях.

### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Киселев В. Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках. М., «Наука», 1970.
- 2. Томашек М., Коутецкий Я. Электронные явления в адсорбции и катализе на полупроводниках. М., «Мир», 1969, стр. 71. 3. Hirabayashi K. J. «Рнуз. Soc. of Japan.», 27, 992, 1968. 4. Bonch-Bruevich V. J. Theory of condenced matter, Vinna, 1968, p. 989.

- 5. Нестеренко Б. А., Снитко О. В. «Украинский физический журнал», 12, 586, 1971.
- 6. Нестеренко Б. А., Снитко О. В. «Физика и техника полупроводников», 3, 487, 1969.
- 7. Демидович Г. Б. «Расширенные тезисы докладов на 3-м симпозиуме по электронным процессам на поверхности». Новосибирск, 1969, стр. 32.
- 8. Higinbotham J., Haneman D. «Surf. Sci.», 19, 39, 1970. 9. Haneman D. «Phys. Rev.», 170, 705, 1968.
- 10. Handler P. «J. Phys. Chem. Sol.», 14, 1, 1960. 11. Seiwatz R. «Surf. Sci.», 2, 473, 1964.
- 12. Bauer E. «Surf. Sci.», 7, 351, 1967.
- 13. Demidovitsh G. B., Kiselev V. F., Leznev N. N., Nikitina O. V. «J. Chim. Phys.», 65, 1072, 1968.
- 14. Chan P., Steineman A. «Surf. Sci.», 5, 267, 1966.

- 14. Спан Р., Stefneman A. «Sun. Sci.», 9, 207, 1900. 15. Miller D. J., Напетап D. «Surf. Sci.», 19, 45, 1970. 16. Быкова Т. Т., Винокуров И. В. «Физика твердого тела», 7, 2597, 1965. 17. Sparnaay M. J., Boonstra A. H., Van. Ruler J. «Surf. Sci.», 2, 56, 1964. 18. Нестеренко Б. А., Снитко О. В. «Физика твердого тела», 6, 2913, 1964. 19. Быкова Т. Т., Цыпкина Н. С. «Физика и техника полупроводников», 5, 262, 1971.
- 20. Green M. «Progress in Semiconductors», 4, 35, 1960.

Арсламбеков В. А. Сб. Механизм взаимодействия металлов с газами. М., «Наука», 1964, стр. 67.
Грин М., М. Дж. Ли. Сб. «Поверхность твердого тела», т. 1. М., «Мир», 1971.
Казарицкий В. Д., Козлов С. Н., Киселев В. Ф., Новотоцкий-Власов Ю. Ф. ДАН СССР, 195, 115, 1970.

Поступила в редакцию 6.9 1971 г.

Кафедра общей физики для химиков